07;08 Модель формирования осевых гетероструктур в III—V нитевидных нанокристаллах

© В.Г. Дубровский

Санкт-Петербургский Академический университет Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики E-mail: Dubrovskii@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 11 ноября 2015 г.

Предложена кинетическая модель формирования осевых гетероструктур в нитевидных нанокристаллах полупроводниковых соединений III–V, выращиваемых по механизму "пар-жидкость-кристалл". Сформулирована общая система нестационарных уравнений для эффективных потоков двух элементов одной группы (например, группы III), позволяющая рассчитывать профиль состава гетероструктуры в зависимости от координаты и условий эпитаксиального роста, в том числе от потока группы V. В линейном приближении найдены времена релаксации состава, определяющие резкость гетерограницы. Остановка потоков при переключении элементов на время, превосходящее данные времена релаксации, должна приводить к увеличению резкости гетерограницы. Проведены расчеты профиля состава в двойной гетероструктуре GaAs/InAs/GaAs в зависимости от радиуса нитевидного нанокристалла.

Благодаря чрезвычайно эффективной релаксации упругих напряжений на свободных боковых поверхностях, рост нитевидных нанокристаллов (ННК) полупроводниковых соединений III–V с Аu- или Ga-катализатором позволяет получать структуры высокого кристаллического совершенства в системах с большим рассогласованием решеток [1]. Поэтому имеется большой интерес к формированию и исследованию свойств гетероструктур различного типа (осевых, радиальных и комбинированных) внутри HHK, основанных на чередовании элементов как группы III (InGaAs/GaAs, GaAs/AlGaAs) [2,3], так и группы V (InAsP/InP, GaAs/GaP) [4–6]. Одной из важнейших задач при этом является получение резких гетерограниц. Этому препятствует так

104

называемый "эффект резервуара" в капле при росте по механизму "пар-жидкость-кристалл" (ПЖК), связанный с остаточной концентрацией элементов в жидком растворе при переключении источников. Данный эффект недавно обсуждался в работах [7,8], посвященных более простому случаю Au-каталитического роста осевых SiGe гетероструктур. В случае Au-каталитического роста гетероструктур в HHK III–V жидкий раствор является четверным, например, Au–In–Ga–As при росте структуры InAs/GaAs. Это затрудняет рассмотрение на основе классической теории нуклеации с макроскопическими зародышами [9], поскольку химический потенциал четверных жидких растворов в общем случае неизвестен [10]. Поэтому в данной работе мы исследуем простую модель формирования осевых гетероструктур в модели необратимого роста, позволяющую определить профиль состава как функцию вертикальной координаты вдоль ННК, радиуса ННК и условий эпитаксиального роста.

Рассмотрим наиболее сложный процесс Аи-каталитического роста двойной осевой гетероструктуры по механизму ПЖК, основанной на чередовании элементов группы III например, GaAs/InAs/GaAs. В этом случае общее число атомов N, растворенных в капле, равно $N = N_{Au} + N_1 + N_2 + N_0 = [\pi f(\beta)/3\Omega_L]R^3$, где индексы Au, 1, 2 и 0 относятся к атомам золота, галлия, индия и мышьяка соответственно. Второе равенство связывает общее число атомов и объем капли, где $f(\beta)$ — известная константа формы (зависящая от контактного угла капли β), R — радиус ННК и Ω_L — атомарный объем в жидкой фазе. Удельные атомарные концентрации различных элементов в капле равны для $c_i = N_i/N$ для i = 1, 2, 0. Запишем кинетические уравнения для изменения N_i в единицу времени в виде

$$\frac{dN_1}{dt} = \pi R^2 \chi_1 I_1 + 2\pi R \lambda_1 \varphi_1 I_1 - \frac{2\pi R h}{\Omega_{35}} \frac{D_1}{\lambda_1} c_1 - \omega_1 \pi R^2 c_0 c_1, \qquad (1)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = \pi R^2 \chi_2 I_2 + 2\pi R \lambda_2 \varphi_2 I_2 - \frac{2\pi Rh}{\Omega_{35}} \frac{D_2}{\lambda_2} c_2 - \omega_2 \pi R^2 c_0 c_2, \qquad (2)$$

$$\frac{dN_0}{dt} = \pi R^2 \chi_0 I_0 - \frac{2}{1 + \cos\beta} \pi R^2 I_0^{des} c_0 - \pi R^2 c_0 (\omega_1 c_1 + \omega_2 c_2).$$
(3)

Первые два уравнения учитывают прямой поток атомов элементов группы III на поверхность капли (I_i) с некоторыми коэффициентами χ_i , учитывающими геометрию или эффективность распада прекурсоров

на поверхности капли. Учитывается также прямая и обратная диффузия адатомов элементов группы III с боковой поверхности с эффективными диффузионными длинами λ_i (лимитированными боковым ростом) и коэффициентами поверхностной диффузии D_i [11-14], а также кристаллизация димеров 1-0 и 2-0 с вероятностями ω_i . Уход атомов из капли на боковые поверхности ННК считается пропорциональным соответствующей концентрации с_i. Скорости кристаллизации димеров пропорциональны произведению концентраций $c_0 c_i$, как в моделях необратимого роста. Коэффициенты φ_i учитывают геометрические факторы или эффективности распада прекурсоров на боковых поверхностях ННК. Величины h и Ω_{35} обозначают высоту бислоя III-V и объем на пару III-V в твердом теле соответственно. Для атомов группы V $\chi_0 I_0$ есть эффективная скорость адсорбции, поверхностной диффузией пренебрегается, но учитывается десорбция с поверхности капли, пропорциональная c₀ с некоторым коэффициентом I₀^{des} [второй член в правой части уравнения (3)]. Третий член в правой части (3) обеспечивает стехиометрию твердого раствора. При этом $G = \Omega_{35}c_0(\omega_1c_1 + \omega_2c_2)$ есть скорость вертикального роста ННК. Уравнения (1)-(3) соответствуют схеме, опубликованной ранее в работах [14,15] для двойных растворов, с квадратичными по концентрациям скоростями кристаллизации. Во всех уравнениях пренебрегается временными флуктуациями состава в капле на временах, меньших времени образования одного монослоя ННК [16].

Концентрация индия x в твердом растворе $In_xGa_{1-x}As$ в данной модели равна

$$x = \frac{\omega_2 c_2}{\omega_1 c_1 + \omega_2 c_2}.$$
 (4)

В отличие от макроскопических моделей роста многокомпонентных соединений [17,18], где состав материнской и новой фазы предполагается одинаковым, в нашей модели состав капли $y = c_2/(c_1 + c_2)$ может отличаться от x за счет различных вероятностей кристаллизации ω_1 и ω_2 .

Производная по времени

$$\frac{dc_i}{dt} = \frac{1}{N} \left(\frac{dN_i}{dt} - c_i \frac{dN}{dt} \right) \cong \frac{1}{N} \frac{dN_i}{dt}$$
(5)

может вычисляться по приближенной формуле в правой части (5) при $c_i \ll 1$ (это всегда выполнено для атомов группы V) или при $dN/dt \ll dN_i/dt$. Последнее условие обычно выполнено и для атомов

группы III, поскольку $dN/dt \cong dN_1/dt + dN_2/dt$, а в интересующей нас области формирования гетероструктуры производные dN_i/dt имеют разные знаки. Кроме того, для c_0 используем стационарное решение (3): $c_0 = V_0/(U_0 + K_1c_1 + K_2c_2)$. Здесь $K_i = \Omega_{23}\omega_i$ есть коэффициент кристаллизации пары i-0, $V_0 = \chi_0 v_0$, величины $v_i = \Omega_{35}I_i$ обозначают газовые потоки атомов типа i в nm/s, а $U_0 = 2v_0^{des}/(1 + \cos\beta)$ есть поток десорбции мышьяка.

Вводя нормированные потоки атомов типа *i* из капли в ННК по определению $a_i = K_i c_i / U_0$ и используя приближенное равенство (5) в (1) и (2), получаем систему нелинейных уравнений вида

$$\frac{da_1}{dt} = \frac{1}{\tau_1} \left(v_1 - \delta_1 a_1 - \frac{a_1}{1 + a_1 + a_2} \right),$$

$$\frac{da_2}{dt} = \frac{1}{\tau_2} \left(v_2 - \delta_2 a_2 - \frac{a_2}{1 + a_1 + a_2} \right).$$
(6)

Здесь $v_i = V_i/V_0$ есть безразмерные эффективные источники атомов типа *i* в капле, $V_i = (\chi_i = 2\varphi_i\lambda_i/R)v_i$ — соответствующие потоки в каплю с учетом диффузии с боковых поверхностей ННК, $\delta_i = U_1U_0/(K_iV_0)$ соответствующие стоки. Величины $\tau_i = U_0R/(\alpha V_0K_i)$ имеют смысл характерных времен релаксации к стационарному значению a_i , где $\alpha = 3\Omega_K/[f(\beta)\Omega_{35}]$ — геометрический коэффициент. Из определения a_i и формулы (4) очевидно, что интересующий нас состав по индию определяется выражением $x = a_2/(a_1 + a_2)$.

Система уравнений (6) становится линейной в случае $a_1 + a_2 \ll 1$ или $U_0 \gg K_1c_1 + K_2c_2$. Данное условие выполняется в режимах с большой десорбцией мышьяка при Au-каталитическом росте ПЖК, а также в случае Ga-каталитического роста гетероструктур по группе V, когда зависимость от c_0 пропадает. Для определенности будем считать, что газовый поток галлия переключается на поток индия v_2 с задержкой Δt_1 , затем осаждение индия продолжается в течение времени t_2 (достаточного для достижения 100%-го состава по индию) и вновь переключается на галлий с задержкой Δt_2 . Вводя эффективные толщины $H = (V_0/h)t$, $\Delta H_i = (V_0/h)\Delta t_i$ и $H_2 = (V_0/h)t_2$, решения для a_i в гетеропереходе GaAs–InAs $(1 \rightarrow 2)$ можно записать в виде

$$a_1 = a_1^{(s)} \exp\left(-\frac{H}{\Delta L_1}\right), \quad a_2 = a_2^{(s)} \left[1 - \exp\left(-\frac{(H - \Delta H_1)}{\Delta L_2}\right)\right].$$
 (7)

Обратный гетеропереход InAs–GaAs $(2 \rightarrow 1)$ описывается решениями

$$a_{2} = a_{2}^{(s)} \exp\left(-\frac{(H - \Delta H_{1} - H_{2})}{\Delta L_{2}}\right),$$

$$a_{1} = a_{1}^{(s)} \left[1 - \exp\left(-\frac{(H - \Delta H_{1} - H_{2} - \Delta H_{2})}{\Delta L_{1}}\right)\right].$$
 (8)

Размытие гетерограниц определяется характерными толщинами $\Delta L_i = (V_0/h)\Delta \tau_i$, которые зависят от радиуса ННК:

$$\Delta L_i = \frac{(R/R_i^0)^2}{1 + (R/R_i^*)^3} \tag{9}$$

с параметрами

$$R_i^0 = h \left(\frac{2\alpha D_i}{\lambda_i V_0}\right)^{1/2}; \quad R_i^* = \left(\frac{2h D_i U_0}{\lambda_i \sigma_i V_0}\right)^{1/3}.$$
 (10)

Формулы (9) и (10) были получены в предположении $K_i = \sigma_i R^2$, отвечающего моноцентрическому характеру роста ННК по механизму ПЖК [11,14]. Стационарные значения a_i определяются согласно

$$a_i^{(s)} = \frac{1}{1 + (R_i^*/R)^3} \left(\chi_i + \frac{2\lambda_i \varphi_i}{R} \right) \frac{v_i}{V_0}.$$
 (11)

Если K_i не зависят от радиуса, в знаменателе (9) и (11) комбинация $(R/R_i^*)^3$ изменится на R/R_i^* .

Полученные в линейном приближении решения приводят к следующим полезным выводам. Во-первых, гетерограницы на прямом $(1 \rightarrow 2)$ и обратном $(2 \rightarrow 1)$ переходе в общем случае несимметричны (см. рисунок). Во-вторых, резкость гетерограниц может регулироваться потоком мышьяка (в общем случае — элемента противоположной группы) и обычно улучшается при увеличении V_0 . В-третьих, профили гетероинтерфейса зависят от радиуса ННК. На рисунке приведены профили для модельных параметров $\chi_i = \varphi_i = 2$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 100$ nm, $R_1^0 = R_2^0 = 8$ nm, $R_1^* = 10$ nm, $R_2^* = 30$ nm в отсутствие остановки потоков ($\Delta H_1 = \Delta H_2 = 0$), когда кинетика второго элемента медленнее первого. Этому соответствует затянутый "хвост" обратного перехода $2 \rightarrow 1$. Видно, что для данных параметров лучшее качество гетероинтерфейса получается при малых (R = 10 nm) и больших (R = 100 nm)



Состав по индию в осевой гетероструктуре GaAs/InAs/GaAs при различных радиусах ННК для модельных параметров, приведенных на вставке.

радиусах, тогда как при промежуточных значениях R гетерограница расплывается. Наконец, остановка осаждения при коммутации элементов на время, большее τ_i , приводит к увеличению резкости гетерограницы. Это наблюдение соответствует результатам [6] для гетероструктуры GaAs/GaP, основанной на чередовании элементов V группы. Естественно, полученные результаты остаются справедливыми и для такого случая. Однако зависимость характеристик перехода от радиуса будет иной, поскольку атомы группы V обычно не мигрируют по боковым поверхностям ННК. Отметим также, что прерывание осаждения может приводить к некоторым более тонким эффектам роста ПЖК, связанным с изменением формы капли [19] или кристаллической структуры [20], что требует отдельного рассмотрения.

Данная работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-22-00018.

Список литературы

- Zhang X., Dubrovskii V.G., Sibirev N.V. et al. // Cryst. Growth Des. 2011. V. 11. P. 5441.
- [2] Koblmüller G., Abstreiter G. // Phys. Stat. Sol. RRL. 2013. V. 1. P. 20.
- [3] Ghalamestani S.G., Ek M., Ghasemi M. et al. // Nanoscale. 2014. V. 6. P. 1086.
- [4] Björk M.T., Ohlsson B.J., Saas T. et al. // Nano Lett. 2002. V. 2. P. 87.
- [5] Tchernycheva M., Cirlin G.E., Patriarche G. et al. // Nano Lett. 2007. V. 7. P. 1500.
- [6] Priante G., Patriarche G., Oehler F. et al. // Nano Lett. 2015. DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02224.
- [7] Periwal P., Sibirev N.V., Patriarche G. et al. // Nano Lett. 2014. V. 14. P. 5140.
- [8] Сибирев Н.В. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. В. 5. С. 1.
- [9] Dubrovskii V.G., Nazarenko M.V. // J. Chem. Phys. 2010. V. 132. P. 114 507.
- [10] Ghasemi M., Sundman B., Fries S.G. et al. // J. Alloys Compd. 2014. V. 600. P. 178.
- [11] Dubrovskii V.G., Sibirev N.V., Suris R.A. et al. // Surf. Sci. 2007. V. 601. P. 4395.
- [12] Dubrovskii V.G., Soshnikov I.P., Sibirev N.V. et al. // J. Cryst. Growth. 2006. V. 289. P. 31.
- [13] Consonni V., Dubrovskii V.G., Trampert A. et al. // Phys. Rev. B. 2012. V. 85.
 P. 155 313.
- [14] Dubrovskii V.G. // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 104. P. 053 110.
- [15] Priante G., Ambrosini S., Dubrovskii V.G. et al. // Cryst. Growth Des. 2013.
 V. 13. P. 3976.
- [16] Dubrovskii V.G. // Phys. Rev. B. 2013. V. 87. P. 195 426.
- [17] Кукушкин С.А., Осипов А.В. // ФТТ. 1994. Т. 36. С. 1258.
- [18] Kukushkin S.A., Osipov A.V. // J. Phys. Chem. Solids. 1995. V. 56. P. 831.
- [19] Dubrovskii V.G., Soshnikov I.P., Cirlin G.E. et al. // Phys. Stat. Sol. (b). 2004. V. 241. P. R30.
- [20] Сибирев Н.В., Тимофеева М.А., Большаков А.Д. и др. // ФТТ. 2010. Т. 52. С. 1428.